

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
27. Oktober 2005 (27.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/100924 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G01D 5/241**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/003389

(22) Internationales Anmeldedatum:
31. März 2005 (31.03.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 018 630.8 16. April 2004 (16.04.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **PEPPERL + FUCHS GMBH** [DE/DE];
Königsberger Allee 87, 68307 Mannheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **VÖLKEL, Hardi** [DE/DE]; Schwetzinger Str. 27, 68519 Viernheim (DE).

EHRENFRIED, Ulrich [DE/DE]; Schramberger Winkel 10, 68239 Mannheim (DE).

(74) Anwälte: **HEIM, Hans-Karl** usw.; Weber & Heim, Irmgardstr. 3, 81479 München (DE).

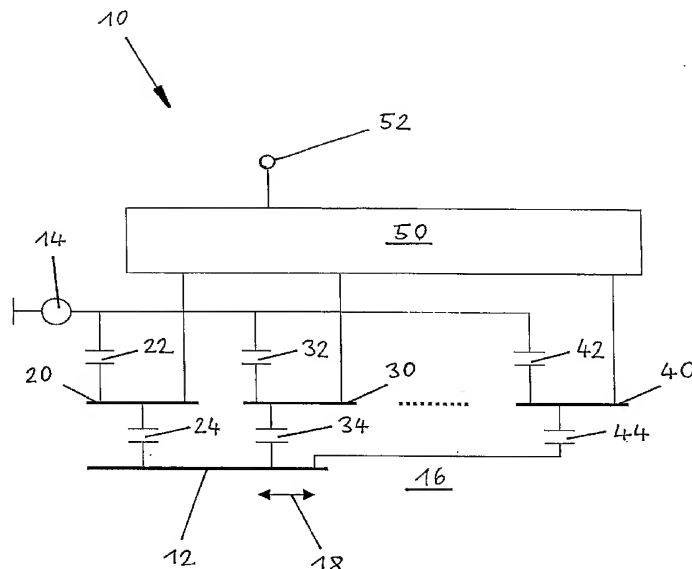
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE SENSOR ARRANGEMENT AND METHOD FOR CAPACITIVE POSITIONAL DETERMINATION OF A TARGET OBJECT

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG, SENSORANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR KAPAZITIVEN POSITIONSERFAS-
SUNG EINES ZIELOBJEKTS



(57) Abstract: The invention relates to a device for the capacitive positional recording of an object with a number of capacitive probes, distributed across a region in which a position of the object is to be recorded. The device is characterised in that the probes are each connected to a voltage source by means of coupling capacitances and provided with a supply voltage and an analytical device, connected to the probes is provided, by means of which the probe signals may be processed to give an output signal which provides a measure for the position of the object for recording. The invention further relates to a probe arrangement and a method for capacitive positional recording of an object.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/100924 A1



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur kapazitiven Positionserfassung eines Gegenstands, mit einer Mehrzahl von kapazitiven Sonden, die über einen Bereich, in dem eine Position des Gegenstands erfassbar sein soll, verteilt angeordnet sind. Die Vorrichtung ist erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, dass die Sonden jeweils über Koppelkapazitäten mit einer Spannungsquelle verbunden und mit einer Speisespannung beaufschlagbar sind und dass eine mit den Sonden verbundene Auswerteeinrichtung vorgesehen ist, mit welcher die Sondensignale zu einem Ausgangssignal, das ein Maß für die Position des zu erfassenden Gegenstands ist, verarbeitbar sind. In weiteren Aspekten betrifft die Erfindung eine Sondenanordnung und ein Verfahren zur kapazitiven Positionserfassung eines Gegenstands.

Vorrichtung, Sensoranordnung und Verfahren zur kapazitiven Positionserfassung eines Zielobjekts

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur kapazitiven Positionserfassung eines Zielobjekts nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

In weiteren Aspekten bezieht sich die Erfindung auf eine Sensoranordnung zur kapazitiven Positionserfassung eines Zielobjekts nach dem Oberbegriff des Anspruchs 12 und ein Verfahren zur kapazitiven Positionserfassung eines Zielobjekts nach dem Oberbegriff des Anspruchs 17.

Eine gattungsgemäße Vorrichtung weist eine Mehrzahl von kapazitiven Sonden auf, die über einen Nachweisbereich, in dem eine Position des Zielobjekts erfasst werden soll, verteilt angeordnet sind.

Eine gattungsgemäße Sensoranordnung zur kapazitiven Positionserfassung eines Zielobjekts weist eine Mehrzahl von kapazitiven Sonden auf, die in einem ersten Bereich, insbesondere auf einer Seite, eines Trägers über einen Nachweisbereich verteilt angeordnet sind, in dem eine Position des Zielobjekts erfassbar sein soll.

Bei einem gattungsgemäßen Verfahren zur kapazitiven Positionserfassung eines Zielobjekts wird eine Mehrzahl von kapazitiven Sonden über einen Nachweisbereich, in dem eine Position des Zielobjekts erfasst werden soll, angeordnet.

Bei der Vorrichtung, der Sondenanordnung und dem Verfahren dienen jeweils die Kapazitäten oder Kapazitätsänderungen der Sonden zur Umgebung in Abhängigkeit der Position bzw. einer Positionsänderung des Zielobjekts oder davon abgeleitete Größen als Messgrößen.

Der Begriff des Zielobjekts ist denkbar weit auszulegen. Es kann sich dabei um diskrete Gegenstände ebenso handeln wie um Stoffe, d.h. insbesondere Fluide, wie Flüssigkeiten und Gase sowie auch Schüttgüter. Im Folgenden werden die Begriffe Zielobjekt und Gegenstand auch synonym verwendet. Weiterhin soll unter dem Begriff Position im Hinblick auf Fluide und Schüttgüter auch deren Verteilung oder Ausdehnung verstanden werden.

Eine gattungsgemäße Vorrichtung ist in DE 198 51 213 C1 beschrieben. Bei der dort offenbarten kapazitiven Sensoranordnung ist auf einer flexiblen Folie eine Mehrzahl von Kondensatorbelägen aufgebracht. Die Folie wird in eine gewünschte Form, beispielsweise eine U- oder S-Form gebogen und zum Nachweis von Fluiden, also von flüssigen oder gasförmigen Medien, verwendet. Als Messgröße dient dabei eine durch die dielektrischen Eigenschaften des nachzuweisenden und in die Nähe der jeweiligen Sonde gebrachten Mediums veränderte Kapazität.

Ein kapazitiver Näherungsschalter ist in DE 196 23 969 A1 offenbart.

In DE 195 03 203 A1 ist ein kapazitiver Sensor beschrieben, bei dem eine Position eines Gegenstands oder eine Masseverteilung durch Messen eines Verschiebestroms bestimmt werden kann.

Eine Matrix von kapazitiven Positionssensoren ist in EP 0 609 021 A2 offenbart. Gegenstand der US-5,136,286 ist eine Vorrichtung zur kapazitiven Bestimmung der Orientierung eines Messgerätezeigers. Hierbei werden in besonderer Weise geformte Elektroden eingesetzt. Eine Vorrichtung zur kapazitiven Überwachung der Zusammensetzung einer Probe, z. B. von

Blisterpackungen für Arzneimittel, ist in EP 0 302 727 A2 beschrieben.

Im Bereich der Positionserfassung eines Zielobjekts sind außerdem induktive Verfahren und Vorrichtungen bekannt. Derartige Vorrichtungen werden bei einer Vielzahl von industriellen Prozessen im Bereich der Automatisierung eingesetzt. Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten bestehen auch im Bereich der Automobiltechnik. Beispielsweise ist in DE 102 04 453 A1 ein analoger induktiver Wegaufnehmer beschrieben, mit dem eine relative Verschiebung zwischen einem Fahrzeugsitz und einer Kraftfahrzeugkarosserie bestimmt werden kann. Als Messprinzip dient dabei die bei einer Relativverschiebung eines Testkörpers aus einem Material hoher magnetischer Permeabilität bewirkte Veränderung der magnetischen Induktion.

In diesem Zusammenhang sind außerdem lineare Wegmesssysteme bekannt, bei denen eine gekippte Längsspule, ein induktiver Wegaufnehmer mit magnetischer Kopplung oder ein aus vielen Einzelspulen bestehender induktiver Wegaufnehmer verwendet wird. Bei diesen Lösungen hat sich als ungünstig herausgestellt, dass die jeweiligen Nachweissignale eine vergleichsweise große Abstandsabhängigkeit aufweisen und deshalb nur begrenzte Wegstrecken überwacht werden können. Weiterhin können häufig aus prinzipiellen Gründen nur ferromagnetische Objekte oder Gegenstände nachgewiesen werden. Dies ist wegen der mechanischen Empfindlichkeit ferromagnetischer Gegenstände unerwünscht. Schließlich ermöglichen Lösungen mit einer großen Zahl von Einzelspulen zwar die Überwachung eines prinzipiell sehr großen Bereichs. Da aber, um ein Übersprechen der Signale der einzelnen Spulen zu vermeiden, jede einzelne Spule mit einer unterschiedlichen Frequenz beaufschlagt wird, sind diese Lösungen mit einem hohen schaltungstechnischen und apparativen Aufwand verbunden.

A u f g a b e der Erfindung ist es, eine Vorrichtung, eine Sondenanordnung und ein Verfahren zur kapazitiven Positionserfassung eines Zielobjekts anzugeben, mit denen sich ein Ziel-

objekt über eine prinzipiell beliebig lange Wegstrecke mit einer hohen Genauigkeit erfassen lässt. Die Vorrichtung und die Sondenanordnung sollen außerdem konstruktionsmäßig einfach zu realisieren sein.

Diese Aufgabe wird in einem ersten Aspekt der Erfindung durch die Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

In weiteren Aspekten der Erfindung wird die Aufgabe durch die Sondenanordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 11 und durch das Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 16 gelöst.

Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung und der erfindungsgemäßen Sensoranordnung sowie bevorzugte Varianten des erfindungsgemäßen Verfahrens sind Gegenstand der Unteransprüche.

Die gattungsgemäße Vorrichtung ist erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, dass die Sonden jeweils über Koppelkapazitäten mit einer Spannungsquelle verbunden und mit einer Speisespannung beaufschlagbar sind und dass eine mit den Sonden verbundene Auswerteeinrichtung vorgesehen ist, mit welcher die Sondensignale zu einem Ausgangssignal, das ein Maß für die Position des zu erfassenden Zielobjekts ist, verarbeitbar sind.

Die Sensoranordnung der oben beschriebenen Art ist erfindungsgemäß dadurch weitergebildet, dass zur Bildung von Koppelkapazitäten, über welche eine Speisespannung auf die Sonden ein-koppelbar ist, in einem zweiten Bereich, insbesondere auf einer gegenüberliegenden Seite, oder innerhalb des Trägers, mindestens eine Koppелеlektrode vorgesehen ist und dass der Träger zur Bildung einer Koppelschicht wenigstens teilweise aus einem dielektrischen Material gebildet ist.

Zur Weiterbildung des gattungsgemäßen Verfahrens zur kapazitiven Positionserfassung eines Zielobjekts schlägt die Erfindung vor, dass die Sonden jeweils über Koppelkapazitäten mit einer Speisespannung beaufschlagt werden und dass die Sondensignale

mit Hilfe einer Auswerteeinrichtung zu einem Ausgangssignal, das ein Maß für die Position des zu erfassenden Zielobjekts ist, verarbeitet werden.

Als ein erster Kerngedanke der vorliegenden Erfindung kann angesehen werden, eine Speisespannung, beispielsweise eine Wechselspannung, über Koppelkapazitäten auf die Mehrzahl von kapazitiven Sonden zu koppeln.

Ein weiterer Grundgedanke der vorliegenden Erfindung besteht im Hinblick auf die Sondenanordnung darin, diese Sondenanordnung sehr kompakt auf einem Träger auszubilden, bei dem in einem ersten Bereich eine Mehrzahl von Sonden angeordnet ist und bei dem, beabstandet zu dem ersten Bereich, in einem zweiten Bereich mindestens eine Koppel Elektrode zur Bildung der Koppelkapazitäten mit den Sonden vorgesehen ist.

Die Sonden und die Koppel Elektroden können dabei sowohl direkt an der Außenseite des Trägers, der wenigstens teilweise aus einem dielektrischen Material gebildet ist, oder in dessen Innerem vorgesehen sein.

Als erster wesentlicher Vorteil der Erfindung kann angesehen werden, dass die Position eines beliebigen metallischen oder nichtmetallischen Objekts nachgewiesen werden kann, da in jedem Fall eine Änderung der Kapazität der Sonden zur Umgebung bewirkt wird. Die Anordnung der Sonden, beispielsweise entlang einer Wegstrecke kann dabei prinzipiell beliebig lang sein und beliebige Formen annehmen. Beispielsweise sind geradlinige, also lineare Wege, kreisförmige oder Zick-Zack-Wege, ebenso möglich, wie flächig, also zweidimensional, oder auch räumlich, d.h. dreidimensional, angeordnete Sondenkonfigurationen.

Es sind also beliebige Topologien für die Sonden möglich, insbesondere auch konzentrische, rechtwinklige und matrix- oder arrayartige Anordnungen. Grundsätzlich sind alle "unebenen" technisch herstellbaren Topologien möglich.

Insbesondere können mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung und dem erfindungsgemäßen Verfahren neben diskreten nachzuweisenden Gegenständen und Objekten auch Fluide, also Flüssigkeiten und Gase, sowie Schüttgüter unabhängig vom jeweiligen Material nachgewiesen werden. Insbesondere können auch robuste metallische Targets nachgewiesen werden, was für zahlreiche Anwendungen bebedeutsam ist.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil des hier vorgeschlagenen prinzipiell berührungslos arbeitenden Positionserfassungssystems ist darin zu sehen, dass sich die Vorrichtung, die Sondenanordnung und das Verfahren jeweils mit geringem konstruktivem Aufwand realisieren lässt. Die Auswerteeinrichtung verwendet erfindungsgemäß immer die Sondensignale, beispielsweise die Sondenspannungen, um die Position des nachzuweisenden Zielobjekts zu bestimmen.

Vorteilhaft im Hinblick auf die erzielbare Nachweisgenauigkeit ist außerdem, dass Fehlergrößen, die auf alle Sonden, also alle Kanäle, gleichzeitig einwirken, bei der Auswertung keinen Einfluss mehr haben. Zu diesen Fehlergrößen gehören Temperatureffekte ebenso wie elektrische Störungen, beispielsweise aufgrund von elektrischen Feldern beim Schweißen oder Funkstörspannungen, sowie Effekte, die sich aus der Abhängigkeit der Sondensignale von den jeweiligen Abständen des Objekts ergeben.

Das Material des nachzuweisenden Zielobjekts wirkt sich auf die Kapazitäten aller Sonden in gleicher Weise aus, so dass das Ergebnis der Auswertung unabhängig vom Material des nachzuweisenden Zielobjekts ist.

Das Zielobjekt oder der Gegenstand selbst kann aus Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Papier, Holz, prinzipiell also aus einem beliebigen Material bestehen. Wenn der nachzuweisende Gegenstand aus einem leitenden Material besteht, kann ein Nachweis darüber hinaus unabhängig davon erfolgen, ob der Gegenstand geerdet ist oder nicht.

Besonders bedeutsame praktische Anwendungen hat die Erfindung für alle linearen Wegmessungen, für Weg- oder Winkelmessungen in Kraftspannern sowie für Füllstandsmessungen von Flüssigkeiten und Schüttgütern, direkt oder durch eine Behälterwand hindurch.

Gemäß einem weiteren Kerngedanken der vorliegenden Erfindung bilden die Koppelkapazitäten und die Kapazitäten der Sonden zur Umgebung, die aufgrund der veränderlichen Position des nachzuweisenden Zielobjekts variieren, jeweils kapazitive Spannungsteiler.

Erfindungsgemäß werden also, im Unterschied zum Stand der Technik, nicht direkt die kapazitiven Sonden, die auch als Messsonden bezeichnet werden können, gespeist, sondern es wird über die Koppelkapazität oder die Koppelkapazitäten und die Messkapazität oder die Messkapazitäten ein Spannungsteiler aufgebaut.

Im Unterschied zum Stand der Technik, wo unter dem Begriff Koppelkapazität auch eine Kapazität verstanden wird, deren Kopplung durch Annäherung eines Gegenstands verändert wird, wird der Begriff "Koppelkapazität" vorliegend als "Einkoppel"-Kapazität verstanden. Hierbei handelt es sich um diejenige Kapazität, über die die Wechselspannung auf die Messsonde eingekoppelt wird.

Ein wesentlicher struktureller und prinzipieller Unterschied der vorliegenden Erfindung zum Stand der Technik ist, dass die direkt vom Generator gespeiste Kapazität, also die Koppelkapazität, bei der vorliegenden Erfindung immer im Wesentlichen unbeeinflusst bleibt. Aus diesem Grund kann die erfindungsgemäße Sondenanordnung mit diskreten Kondensatoren realisiert werden. Im Gegensatz zum Stand der Technik wird bei der vorliegenden Erfindung erst die Folgekapazität durch Annäherung eines Gegenstands verändert. Eine solche Folgekapazität ist im Stand der Technik nicht vorhanden.

Bei einer besonders bevorzugten Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens werden als Sondensignale die jeweiligen Sondenspannungen ausgewertet.

Auf diese Weise geht, wie nachstehend noch erläutert wird, neben der Speisespannung im Wesentlichen das Verhältnis der Sondenkapazität zur Koppelkapazität in das gemessene Signal ein.

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist mindestens eine erfindungsgemäße Sondenanordnung vorgesehen. Mit der erfindungsgemäßen Sondenanordnung lassen sich nicht nur die Sonden und die Koppelkapazitäten besonders kompakt und einfach realisieren. Sie ermöglichen außerdem eine sehr hohe Variabilität der Anordnung der Sonden.

Beispielsweise kann der Träger als Leiterplatte ausgebildet sein, so dass fertigungsmäßig auf die hoch entwickelte Leiterplattentechnologie zurückgegriffen werden kann.

Form und Größe der Sonden sind prinzipiell beliebig, wobei bevorzugt plattenartige Elektroden, beispielsweise auf einer Leiterplatte vorgesehen werden. Je nach gewünschter Ortsauflösung und Empfindlichkeit der Sonden, kann deren Fläche dabei von wenigen Quadratmillimetern bis zu einigen Quadratzentimetern und darüber reichen. Insbesondere ist es zweckmäßig, Form und Größe der Sonden im Hinblick auf das nachzuweisende Zielobjekt gezielt auszuwählen.

Eine besonders große Variabilität im Hinblick auf den zu überwachenden Bereich kann erzielt werden, wenn der Träger als flexible Leiterplatte ausgebildet ist. Eine solche flexible Leiterplatte kann prinzipiell in jede gewünschte Form gebracht werden, so dass beliebige dreidimensionale Bereiche überwacht werden können. Beispielsweise kann die Position eines Hebels, der sich auf einem Kreis- oder einem Kugelsegment bewegt, überwacht werden.

Als Träger kann auch eine Folie verwendet werden, bei der die entsprechenden metallischen Strukturen unter Verwendung einer geeigneten Maske aufgebracht, beispielsweise aufgedampft, sind.

Die Sondenanordnung kann also als beidseitig metallisiertes zusammenhängendes Dielektrikum in einem Stück oder auch als beidseitig metallisiertes unterbrochenes Dielektrikum mit verteilten Kapazitäten aufgebaut sein.

Eine gewisse Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf dreidimensionale zu überwachende Bereiche kann aber auch dadurch erzielt werden, dass mehrere erfindungsgemäße Sondenanordnungen, bei denen als Träger eine konventionelle Leiterplatte eingesetzt ist, verwendet werden. Getrennte Leiterplatten können darüber hinaus auch von Vorteil sein, um eventuelle mechanische Spannungen oder Temperaturschwankungen auszugleichen.

Auch bezüglich der Koppелеlektroden besteht eine große Gestaltungsfreiheit. Prinzipiell kann die Koppелеlektrode in eine Mehrzahl von Einzelelektroden unterteilt sein. Dies kann zweckmäßig sein, wenn die einzelnen Koppelkapazitäten mit unterschiedlichen Potenzialen beaufschlagt werden sollen. Bei einer konstruktionsmäßig sehr einfachen Variante ist aber die Koppелеlektrode als durchgehende Potenzialfläche ausgebildet. Dies ist besonders bedeutsam, da bei dem hier vorgeschlagenen kapazitiven Positionserfassungssystem im Unterschied zu einem induktiven Nachweissystem mit einer Vielzahl von Spulen die einzelnen Kapazitäten nicht mit unterschiedlichen Frequenzen beaufschlagt werden müssen. Die durchgehende Koppелеlektrode dient somit als gemeinsamer Fußpunkt, der mit einer Speisepannung, insbesondere einer Wechselspannung, beaufschlagt werden kann. Im Vergleich zu einem induktiven System ist deshalb auch die erforderliche Elektronik wesentlich einfacher zu realisieren.

Besonders nutzbringend lässt sich die erfindungsgemäße Sondenanordnung einsetzen, wenn auf dem Träger zusätzlich Teile ei-

ner Auswerteelektronik, also Teile der Auswerteeinrichtung, angeordnet sind. Auf diese Weise sind sehr kompakte Aufbauten möglich.

Die Sonden und die Koppel Elektroden können prinzipiell im Inneren des Trägers angeordnet sein. Bei einer einfachen Variante, die beispielsweise aus einer doppelseitig beschichteten Leiterplatte gefertigt wird, sind die Sonden und die Koppel Elektroden aber direkt auf der Außenseite des Trägers angeordnet. Eine Anordnung der Koppel Elektroden innerhalb des Trägers kann bevorzugt sein, wenn zur Abschirmung oder zur Aufnahme von weiteren Schaltungskomponenten auf oder in dem Träger weitere Metallschichten vorgesehen sind. Diese Varianten werden zweckmäßig dort eingesetzt, wo Störfelder abgeschirmt werden müssen. Prinzipiell können die Koppelkapazitäten aber auch wenigstens teilweise als diskrete Kondensatoren ausgebildet sein. Dies kann beispielsweise von Vorteil sein, wenn einzelne Sonden für verschiedene Anwendungen unterschiedlich positioniert werden müssen.

Die Genauigkeit der Auswertung und damit des Positionsnachweises lässt sich insgesamt erhöhen, wenn mindestens eine der Sonden als Referenzsonde ausgebildet und/oder verwendet wird. Hierbei kann es sich insbesondere um eine inaktive Messsonde handeln, d.h. eine Sonde, die so positioniert ist, dass das nachzuweisende Zielobjekt niemals in deren Nachweisbereich gelangt. Prinzipiell kann aber auch das Signal einer aktiven Messsonde als Referenz herangezogen werden, wenn sichergestellt wird, dass sich das nachzuweisende Objekt zum fraglichen Zeitpunkt nicht im Nachweisbereich dieser Sonde befindet. Mit Hilfe der Referenzmessung an der Referenzsonde können dann beispielsweise die Spannungsamplituden der übrigen Amplituden abgeglichen werden.

Besonders vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang, wenn die Messelektroden oder Messsonden dieselbe oder zumindest eine ähnliche Form und/oder Fläche haben, wie die Referenzelektrode oder die Referenzelektroden. Die Auswertung der jeweiligen

Signale im Hinblick auf die Positionsbestimmung gestaltet sich dann besonders einfach.

In einer einfachen Ausgestaltung weist die Auswerteeinrichtung zumindest für jede Sonde einen Gleichrichter auf.

Um die Sondensignale rechnerisch zu verarbeiten, weist die Auswerteeinheit zweckmäßig eine zentrale Verarbeitungseinheit auf. Hierbei kann es sich zwar prinzipiell auch um eine aus Analogkomponenten aufgebaute Schaltung, beispielsweise um eine Operationsverstärkerschaltung, handeln. Bevorzugt wird hierfür aber ein Mikroprozessor eingesetzt. Bei dieser Variante ist dann außerdem mindestens ein Analog-Digital-Wandler zum Digitalisieren der analogen Messsignale vorgesehen.

Bei kostengünstigen Varianten kann auf eine große Zahl von Analog-Digital-Wandlern verzichtet werden und stattdessen bei der Auswerteeinrichtung ein oder mehrere Multiplexer vorgesehen werden, über den bzw. über die die Sondensignale von mindestens zwei Sonden der zentralen Verarbeitungseinheit, beispielsweise also dem Mikroprozessor, zuführbar sind.

Wenn für bestimmte Anwendungen die Unabhängigkeit von einer Abtast-Frequenz eines Multiplexers gewünscht ist, kann selbstverständlich auch jeder Kanal selbstständig mit Gleichrichter, eventueller Verarbeitungselektronik und Analog-Digital-Wandler ausgerüstet werden.

Im Hinblick auf die rechnerische Auswertung der Sondensignale, beispielsweise der Sondenspannungen, besteht größtmögliche Freiheit. Nach dem Prinzip bekannter Brückenschaltungen können beispielsweise die Differenzen der einzelnen Signalspannungen ausgewertet werden. Bei einer bevorzugten Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens werden zur Auswertung die Quotienten mehrerer Spannungsamplituden gebildet. Auf diese Weise können ebenfalls unerwünschte Störeffekte, die auf alle Sonden gleichartig einwirken, wie Temperatur und elektrische Störfelder, eliminiert werden.

Auch Kombinationen dieser Verfahren sind möglich.

Die Schnelligkeit der Signalverarbeitung kann schließlich erhöht werden, wenn die Auswerteeinrichtung zur Vorverarbeitung der analogen Sondensignale einen Signalprozessor aufweist.

Weitere Vorteile und Eigenschaften der erfindungsgemäßen Vorrichtung, der erfindungsgemäßen Sondenordnung und des erfindungsgemäßen Verfahrens werden nachstehend unter Bezugnahme auf die beigefügten schematischen Figuren beschrieben.

Darin zeigen:

- Fig. 1 eine schematische Darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;
- Fig. 2 eine schematische Teilansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;
- Fig. 3 eine schematische Teilansicht eines dritten Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Vorrichtung;
- Fig. 4 ein Diagramm, in dem die Sondenspannung von drei Sonden gegen die Position eines nachzuweisenden Gegenstands aufgetragen ist;
- Fig. 5 ein Diagramm, in dem die Signalspannung von drei Sonden in Abhängigkeit der Füllhöhe einer nachzuweisenden Flüssigkeit oder eines Schüttguts aufgetragen ist;
- Fig. 6 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Sondenordnung;
- Fig. 7 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Sondenordnung;

Fig. 8 ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Sondenordnung und

Fig. 9 ein alternatives Beispiel zum Aufbau der Koppelkapazitäten.

Ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 ist schematisch in Fig. 1 dargestellt. Die Vorrichtung 10 besteht allgemein aus einer Mehrzahl, d.h. mindestens zwei, kapazitiven Messplatten oder Sonden 20, 30, 40. Über Koppelkondensatoren 22, 32, 42 wird eine Wechselspannung als Speisespannung von einer Spannungsquelle 14 auf die Sonden 20, 30, 40 gekoppelt. Zwischen den einzelnen Sonden 20, 30, 40 und einem nachzuweisenden Gegenstand 12 als Zielobjekt entstehen Kapazitäten 24, 34, 44. Diese Kapazitäten sind in Fig. 1 in der Art eines Ersatzschaltbildes dargestellt. Auch bei den Koppelkapazitäten 22, 32, 42 muss es sich nicht notwendigerweise um diskrete Kondensatoren handeln.

Die Sonden 20, 30, 40 sind außerdem jeweils mit einer Auswerteeinrichtung 50, die nachstehend unter Bezugnahme auf die Fig. 2 und 3 näher erläutert wird, verbunden. Die Auswerteeinrichtung 50 wertet die Sondenspannungen der Sonden 20, 30, 40 aus und generiert ein Ausgangssignal 52 in Abhängigkeit der Position des Gegenstands 12 relativ zu den Sonden 20, 30, 40.

Zur Erläuterung der Funktionsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 wird zur Vereinfachung von einem geerdeten Gegenstand 12 ausgegangen. Das Bezugspotenzial der Spannungsquelle 14 ist ebenfalls Erde. Die Koppelkapazität 22 und die Kapazität 24 bilden einen kapazitiven Spannungsteiler mit der Sondenspannung als Mittenspannung. Die Sondenspannung U_{20} ergibt sich aus der eingekoppelten Spannung U_0 , dem Wert C_{22} der Koppelkapazität 22 und dem Wert C_{24} der Kapazität 24:

$$U_{20}=U_0 * 1/(1+C_{24}/C_{22}).$$

Und entsprechend für die weiteren Sonden 30, 40.

Je näher der Gegenstand 12 an einer Sonde 20, 30, 40 ist, desto kleiner ist die jeweilige SONDENSspannung. Die SONDENSspannungen der verschiedenen Sonden 20, 30, 40 sind also von der Position des Gegenstands 12 abhängig, wobei diejenige Sonde den niedrigsten Pegel anzeigt, der der Gegenstand 12 am nächsten ist. Da auf die Koppelkapazitäten 22, 32, 42 von der Spannungsquelle 14 eine Wechselspannung gegeben wird, liegt auch an den Sonden 20, 30, 40 jeweils eine Wechselspannung an, die mit Hilfe der Auswerteeinrichtung 50 verarbeitet wird.

Lediglich zur Vereinfachung der Betrachtung wurde der Gegenstand 12 als geerdet betrachtet. Die Messung funktioniert aber ebenso mit nicht geerdeten Zielobjekten. Gegenüber dem Erdpotenzial weist jeder nachzuweisende Gegenstand 12 eine parasitäre Kapazität auf. Die Kapazität einer der Sonden 20, 30, 40 zur Erde wird durch die Reihenschaltung aus der Kapazität der Sonde zum Gegenstand 12 und der parasitären Kapazität des Gegenstands 12 zum Erdpotenzial gebildet. Die Kapazität der Sonde gegen einen geerdeten Gegenstand ist größer als die Kapazität der Sonde gegen einen nicht geerdeten Gegenstand wegen dieser Reihenschaltung. Aus diesem Grund verändert ein nicht geerdeter Gegenstand 12 die SONDENSspannungen weniger stark als ein geerdeter Gegenstand 12.

Mit dem Pfeil 18 ist in Fig. 1 eine Verschiebung des Gegenstands 12 innerhalb des Nachweisbereichs 16 angedeutet.

Die Auswerteschaltung 50 verwendet immer mehrere SONDENSspannungen, um die Position des Gegenstands 12 zu bestimmen. Fehlergrößen, wie beispielsweise die Temperatur, elektrische Störungen aufgrund von Schweißfeldern oder Funkstörspannungen sowie der Abstand des Gegenstands 12 zu den Sonden 20, 30, 40, die auf alle Kanäle gleichzeitig einwirken, können auf diese Weise herausgerechnet werden.

Da sich das Material des Gegenstands 12 auf alle Kapazitäten 24, 34, 44 gleich auswirkt, ist das Ergebnis der Auswertung außerdem unabhängig vom Material des Gegenstands 12. Da

schließlich auch die parasitäre Kapazität eines nicht geerdeten Gegenstands 12 für alle Sonden 20, 30, 40 gleich groß ist, ist das Ergebnis der Auswertung außerdem unabhängig von der Erdung des Gegenstands.

Zwei Beispiele für die Ausgestaltung der Auswerteeinrichtung 50 im Detail sind in den Fig. 2 und 3 dargestellt. Äquivalente Komponenten sind dabei jeweils mit denselben Bezugszeichen gekennzeichnet.

Bei dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel wird die Sondenspannung der Sonden 20, 30, 40 jeweils zunächst auf einen Gleichrichter 26, 36, 46 geführt. Die gleichgerichteten Signale werden sodann über einen Multiplexer 56 und einen Analog-Digital-Wandler 58 einem Mikroprozessor 54 zugeführt. Der Mikroprozessor 54 errechnet aus den digitalisierten Signalen ein Ausgangssignal in Abhängigkeit der Position des Gegenstands 12 und gibt dieses Signal an den Ausgang 52 aus. Bei diesem Beispiel kann auf eine Vielzahl von teuren Analog-Digital-Wandlern verzichtet werden.

Im Unterschied zu dem Beispiel aus Fig. 2 ist bei der in Fig. 3 dargestellten Variante für jeden Sondenkanal ein eigener Analog-Digital-Wandler 28, 38, 48 vorgesehen. Die Auswertung der Sondenspannungen der Sonden 20, 30, 40 kann deshalb prinzipiell unabhängig von einer Abtast-Frequenz eines Multiplexers erfolgen.

Selbstverständlich sind auch Mischformen der in den Fig. 2 und 3 gezeigten Beispiele möglich.

Die Koppelkapazitäten 22, 32, 42 der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung 10 können prinzipiell als diskrete Kondensatoren 23, 33, 43 ausgebildet sein, wie dies in Fig. 9 schematisch dargestellt ist. Diese Variante ist insbesondere dann zweckmäßig, wenn die Positionierung von einer oder mehreren Sonden verändert werden soll, beispielsweise um unterschiedliche Bereiche oder Wege zu überwachen. In dem in Fig. 9 gezeigten Beispiel

sind die Sonden 20, 30, 40 in einem zu überwachenden Bereich 16 linear angeordnet.

Besonders vorteilhaft wird aber zur Positionierung der Sonden 20, 30, 40 eine erfindungsgemäße Sondenanordnung 60, von denen Ausführungsbeispiele in den Fig. 6 bis 8 dargestellt sind, eingesetzt.

Das in Fig. 6 gezeigte erste Beispiel einer erfindungsgemäßen Sondenanordnung 60 ist aus einer doppelseitig beschichteten Leiterplatte gefertigt. Auf einer ersten Seite 71 der als Träger 70 fungierenden Leiterplatte sind dabei die Sonden 20, 30, 40 aus der Leiterplattenbeschichtung gebildet. Diese Einzelsonden 20, 30, 40 können prinzipiell beliebige Formen, insbesondere auch unterschiedliche Größen, aufweisen. Auf der gegenüberliegenden Außenseite 73 des Trägers 70 ist eine durchgehende Koppелеlektrode 80 zur Bildung der Koppelkapazitäten 22, 32, 42 gebildet. Diese Koppелеlektrode 80, die prinzipiell die Funktion einer Kondensatorplatte wahrnimmt und zum Anschluss des Wechselspannungsgenerators dient, wird auch als Fußpunkt bezeichnet.

Da über die kapazitiven Spannungsteiler nur sehr geringe Ströme fließen, kann die Verbindung mit der Speisespannung auch relativ hochohmig sein, beispielsweise sind hier Ohmsche Widerstände von bis zu 1 Megaohm möglich. Der Schaltungsaufbau ist somit insgesamt sehr unkritisch.

Erfindungsgemäß ist außerdem durch das Material der Leiterplatte 70 zwischen der Koppелеlektrode 80 und den Sonden 20, 30, 40 eine Koppelschicht 72 gebildet, die aufgrund der dielektrischen Eigenschaften des Leiterplattenmaterials die Koppelkapazitäten 22, 32, 42 erhöht. Prinzipiell kann die Koppelschicht 72 aus einem Stoff mit einem bestimmbareren Dielektrikum bestehen, beispielsweise also aus Leiterplattenmaterial, Kunststoff, Glas, Keramik, Luft oder aus einem Schaum.

Das in Figur 7 gezeigte Beispiel unterscheidet sich von der Variante nach Figur 6 im Wesentlichen dadurch, dass nur die Sonden 30, 40 auf einem gemeinsamen Träger 70, die Sonde 20 jedoch auf einem separaten Träger angeordnet ist. Weiterhin weist die Variante in Figur 7 keine durchgehende Koppелеlektrode auf, sondern es sind jeweils separate Koppелеlektroden 25, 35, 45 zur Bildung der Koppelkapazitäten 22, 32, 42 vorgesehen. Aufgrund der getrennten Fußpunkte kann deshalb jeder Koppelkapazität 22, 32, 42 prinzipiell eine unterschiedliche Wechselspannung zugeführt werden. Für den häufigsten Anwendungsfall, in dem die Koppелеlektroden 25, 35, 45 eine einheitliche Potenzialfläche bilden, können wiederum die Verbindungen zwischen den Koppелеlektroden 25, 35, 45 relativ hochohmig sein.

Ein komplexeres Ausführungsbeispiel ist schließlich in Figur 8 gezeigt. Dort sind zwar die Sonden 20, 30, 40 wiederum auf der Außenseite 71 des Trägers 70 angeordnet. Die Koppелеlektrode 80 ist jedoch in Inneren des Trägers 70, bei dem es sich beispielsweise um eine mehrlagige Leiterplatte handeln kann, angeordnet. Über der Koppелеlektrode 80 ist eine weitere metallische Schicht 86 vorgesehen, die optional zur Abschirmung der Sonden vor Einstrahlungen von Störfeldern dienen kann. Auf der den Sonden 20, 30, 40 gegenüberliegenden Seite des Trägers 70 ist dabei eine elektrische Schaltung, schematisch dargestellt durch die Komponente 90, angeordnet. Auch hier werden durch die Sonden 20, 30, 40 und die Koppелеlektrode 80 jeweils Koppelkapazitäten 22, 32, 42 gebildet, die durch die dielektrischen Eigenschaften der Koppelschicht 42 erhöht werden. Mit der in Figur 8 gezeigten Sondenanordnung lassen sich, da gleichzeitig Teile der Auswerteelektronik integriert werden können, sehr kompakte Aufbauten erzielen.

Um die Bewegung eines Gegenstands 12 lückenlos erfassen zu können, müssen die Sonden 20, 30, 40 so relativ zueinander angeordnet werden, dass sich ihre Empfindlichkeitskurven zumindest teilweise überlappen.

Ein Beispiel für eine einfache berührungslose Bestimmung der Verschiebung eines Gegenstands 12 unter Einsatz einer erfindungsgemäßen Vorrichtung und des erfindungsgemäßen Verfahrens wird unter Bezugnahme auf Figur 4 erläutert.

Aufgetragen ist dort die SONDENSspannung von insgesamt drei Sonden 20, 30, 40, die etwa wie in den Figuren 1 bis 3 schematisch dargestellt angeordnet sind. Wie aus Figur 4 ersichtlich, wird der Minimalwert der SONDENSspannung der Sonde 20 erreicht, wenn sich Sonde 20 und Gegenstand 12 genau gegenüber stehen. Bewegt sich der Gegenstand 12 in Richtung der Sonde 30, wird die Spannung an der Sonde 20 wieder größer und die Spannung an der Sonde 30 wird entsprechend kleiner.

Durch Mitschreiben der SONDENSspannungen über die Zeit kann also die Position des Gegenstands 12 in Abhängigkeit der Zeit dargestellt werden.

Aus Figur 4 ist außerdem ersichtlich, dass sich die Empfindlichkeitskurven der Sonden 20, 30 sehr stark überlappen, so dass in diesem Bereich eine hohe Ortsauflösung erzielt wird.

Ein weiteres Anwendungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird anhand von Figur 5 erläutert. Dort sind wiederum die SONDENSspannungen der drei Sonden 20, 30, 40 dargestellt für einen Anwendungsfall, bei dem der Füllstandspegel einer Flüssigkeit oder eines Schüttguts als Zielobjekt nachgewiesen wird.

Bei der Erfassung von Flüssigkeiten oder Schüttgütern werden die Sonden 20, 30, 40 bevorzugt vertikal angeordnet. Bei einem Anstieg des Flüssigkeits- oder Schüttgutstands werden sukzessive die Kapazitäten der weiter oben liegenden Sonden zur Umgebung vergrößert. Die Kapazitätswerte der unten angeordneten Sonden bleiben durch die dort weiterhin vorhandene Flüssigkeit bzw. das Schüttgut unverändert groß. Die Auswertung der SONDENSspannungen muss für Flüssigkeiten oder Schüttgüter deshalb anders erfolgen als bei einem einzelnen nachzuweisenden Gegenstand.

Diese Zusammenhänge sind in Fig. 5 veranschaulicht.

Der Minimalwert der Sondenspannung der Sonde 20 wird erreicht, wenn die Sonde 20 voll von der Flüssigkeit oder dem Schüttgut überdeckt wird. Steigt der Flüssigkeits- bzw. Schüttgutstand weiter an, wird auch die Spannung an der Sonde 30 kleiner und sinkt schließlich bis auf den Minimalwert ab. Im Unterschied zu dem in Figur 4 gezeigten Anwendungsfall steigen selbstverständlich die Sondenspannungen, sobald die entsprechende Sonde einmal von der Flüssigkeit oder dem Schüttgut überdeckt ist, nicht wieder an.

Mit der vorliegenden Erfindung werden eine neue Vorrichtung, eine Sensoranordnung und ein Verfahren zur berührungslosen kapazitiven Positionserfassung eines Gegenstands vorgeschlagen, die einerseits eine besonders genaue Bestimmung der Position eines Gegenstands oder auch von Flüssigkeiten und Schüttgütern ermöglicht und die andererseits konstruktiv, vor allem im Vergleich zu bekannten induktiven Lösungen, besonders einfach zu realisieren ist.

PATENTANSPRÜCHE

1. Vorrichtung zur kapazitiven Positionserfassung eines Zielobjekts, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 17 bis 22, mit einer Mehrzahl von kapazitiven Sonden (20, 30, 40), die über einen Nachweisbereich (16), in dem eine Position des Zielobjekts (12) erfassbar sein soll, verteilt angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Sonden (20, 30, 40) jeweils über Koppelkapazitäten (22, 32, 42) mit einer Spannungsquelle (14) verbunden und mit einer Speisespannung beaufschlagbar sind und dass eine mit den Sonden (20, 30, 40) verbundene Auswerteeinrichtung (50) vorgesehen ist, mit welcher die Sondensignale zu einem Ausgangssignal (52), das ein Maß für die Position des zu erfassenden Zielobjekts (12) ist, verarbeitbar sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kapazitäten der Sonden (20, 30, 40) zur Umgebung zusammen mit den Koppelkapazitäten (22, 32, 42) jeweils einen kapazitiven Spannungsteiler bilden.
3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Sondensignale die Sondenspannungen nachweis- und verarbeitbar sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Sondenanordnung (60) nach einem der
Ansprüche 12 bis 16 vorgesehen ist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Koppelkapazitäten (22, 32, 42) wenigstens teil-
weise als diskrete Kondensatoren (23, 33, 43) ausgebil-
det sind.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine der Sonden (20, 30, 40) als Refe-
renzsonde ausgebildet ist.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sonden (20, 30, 40) über einen dreidimensiona-
len Nachweisbereich (16) verteilt angeordnet sind.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinrichtung (50) für jede Sonde (20,
30, 40) einen Gleichrichter (26, 36, 46) aufweist.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinrichtung (50) eine zentrale Verar-
beitungseinheit, insbesondere einen Mikroprozessor (54),
aufweist.
10. Vorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinrichtung (50) einen Multiplexer (56)
aufweist, über den die Sondensignale von mindestens zwei
Sonden (20, 30, 40) der zentralen Verarbeitungseinheit
zuführbar sind.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinrichtung (50) zur Vorverarbeitung
der analogen Sondensignale einen Signalprozessor auf-
weist.
12. Sensoranordnung zur kapazitiven Positionserfassung eines
Zielobjekts,
insbesondere zum Einsatz in einer Vorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 11,
mit einer Mehrzahl von kapazitiven Sonden (20, 30, 40),
die in einem ersten Bereich, insbesondere auf einer Sei-
te (71), eines Trägers (70) über einen Nachweisbereich
(16), in dem eine Position des Zielobjekts (12) erfass-
bar sein soll, verteilt angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Bildung von Koppelkapazitäten (22, 32, 42) in
einem zweiten Bereich, insbesondere auf einer gegenüber-
liegenden Seite (73), des Trägers (70) mindestens eine
Koppelelektrode (80), über welche eine Speisespannung
auf die Sonden (20, 30, 40) einkoppelbar ist, vorgesehen
ist und
dass der Träger (70) zur Bildung einer Koppelschicht
(72) wenigstens teilweise aus einem dielektrischen Mate-
rial gebildet ist.
13. Sondenanordnung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (70) als, insbesondere flexible, Leiter-
platte ausgebildet ist.
14. Sondenanordnung nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem Träger (70) wenigstens Teile (90) einer
Auswerteelektronik angeordnet sind.

15. Sondenanordnung nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Koppелеlektrode (80) als einheitliche Potentialfläche, insbesondere als durchgehende metallische Schicht, ausgebildet ist.
16. Sondenanordnung nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass zur Abschirmung oder zur Aufnahme von Schaltungskomponenten auf oder in dem Träger (70) weitere Metallschichten (86) vorgesehen sind.
17. Verfahren zur kapazitiven Positionserfassung eines Zielobjekts, bei dem eine Mehrzahl von kapazitiven Sonden (20, 30, 40) über einen Nachweisbereich (16), in dem eine Position des Zielobjekts (12) erfasst werden soll, angeordnet wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Sonden (20, 30, 40) jeweils über Koppelkapazitäten (22, 32, 42) mit einer Speisespannung beaufschlagt werden und dass die Sondensignale mit einer Auswerteeinrichtung (50) zu einem Ausgangssignal, das ein Maß für die Position des zu erfassenden Zielobjekts (12) ist, verarbeitet werden.
18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Koppelkapazitäten (22, 32, 42) und durch die aufgrund einer Positionsänderung des nachzuweisenden Zielobjekts (12) variierenden Kapazitäten (24, 34, 44) der Sonden (20, 30, 40) zur Umgebung kapazitive Spannungsteiler gebildet werden und dass als Sondensignale die Sondenspannungen ausgewertet werden.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein diskreter Gegenstand, eine Flüssigkeit oder ein
Schüttgut nachgewiesen wird.
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass alle Koppelkapazitäten (22, 32, 42) mit derselben
Speisespannung mit einer bestimmten Frequenz beauf-
schlagt werden.
21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Auswertung der Sondensignale die Quotienten
mehrerer Sondenspannungen gebildet werden.
22. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 21,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei der Auswertung die Signalspannung mindestens
einer Referenzsonde berücksichtigt wird.

1/5

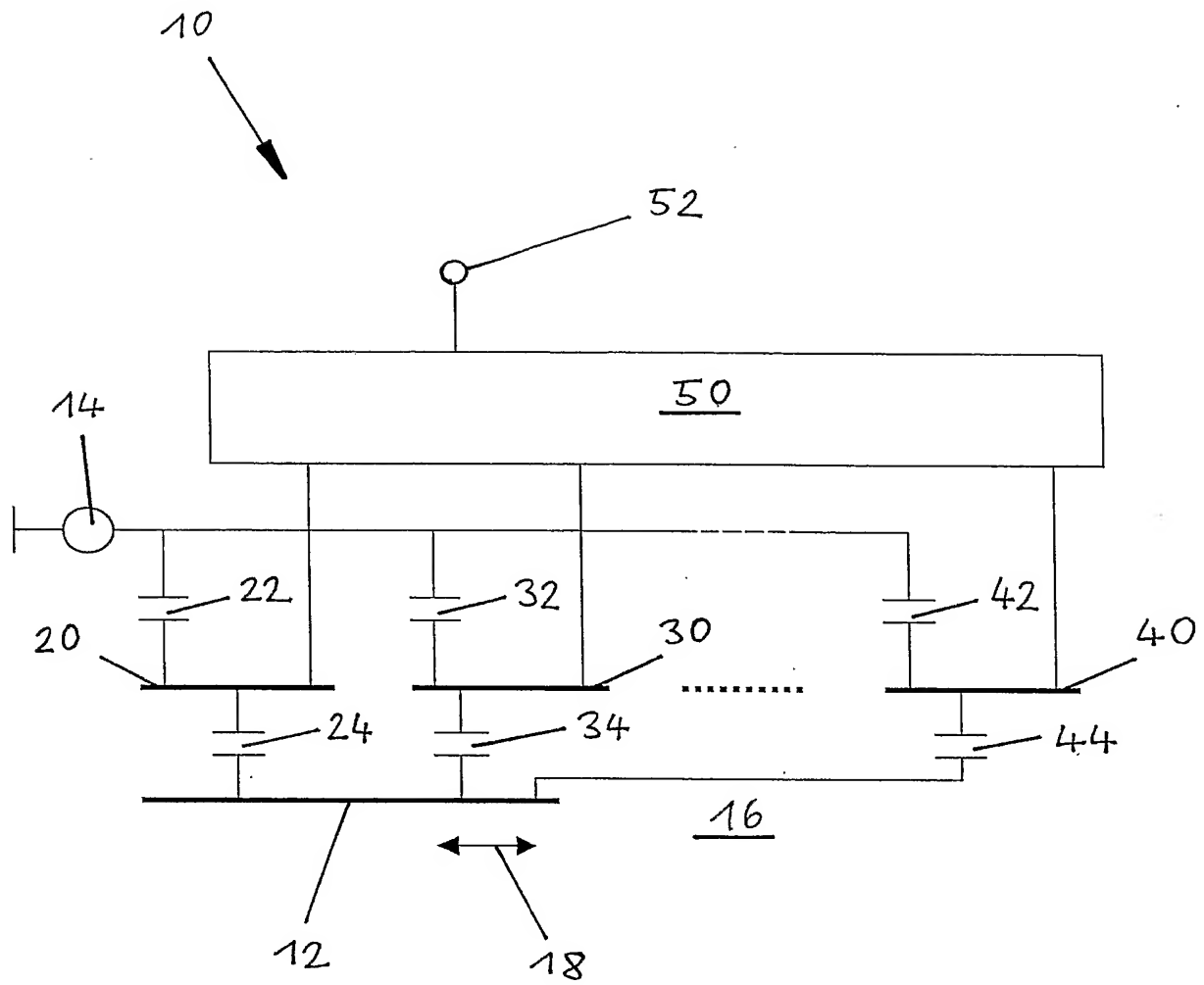


Fig. 1

2/5

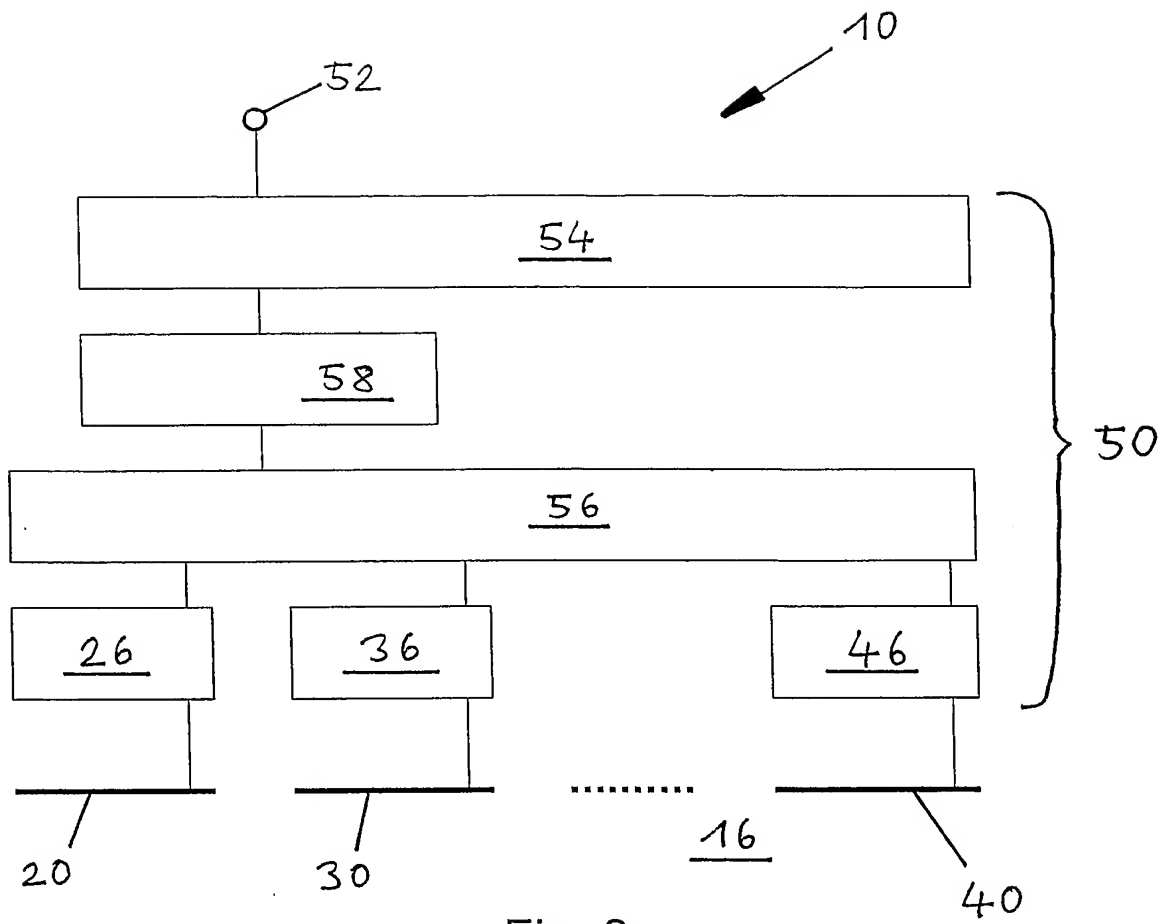


Fig. 2

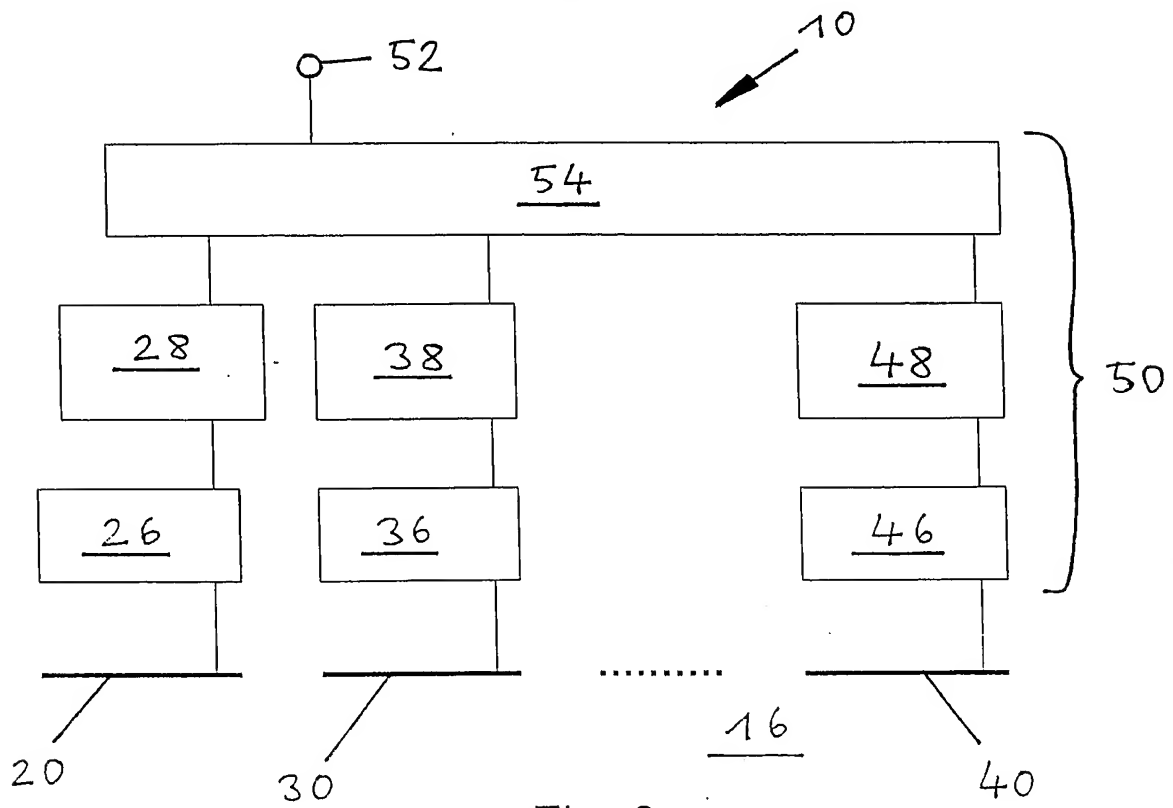


Fig. 3

3/5

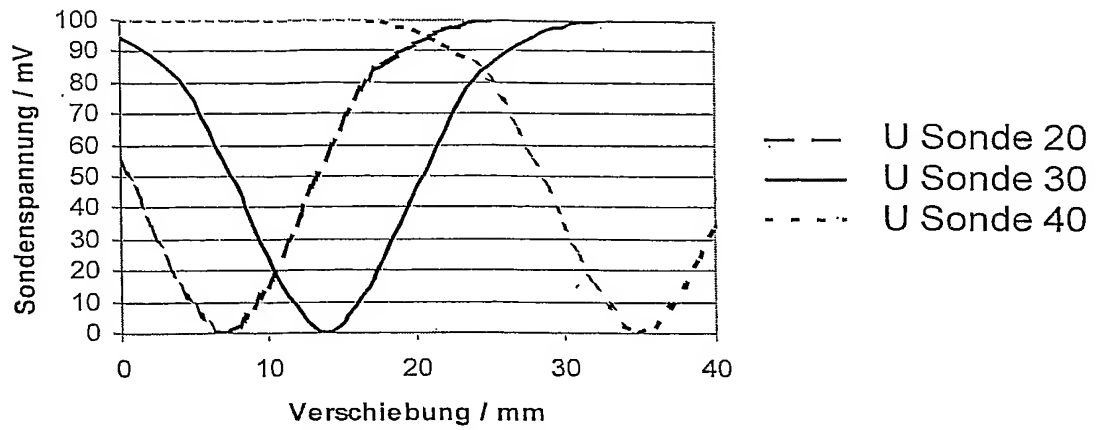


Fig. 4

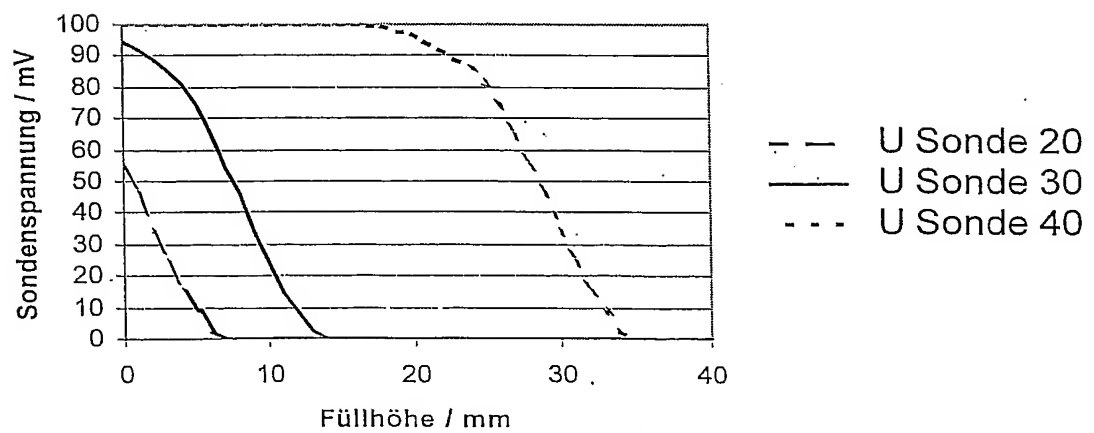


Fig. 5

4/5

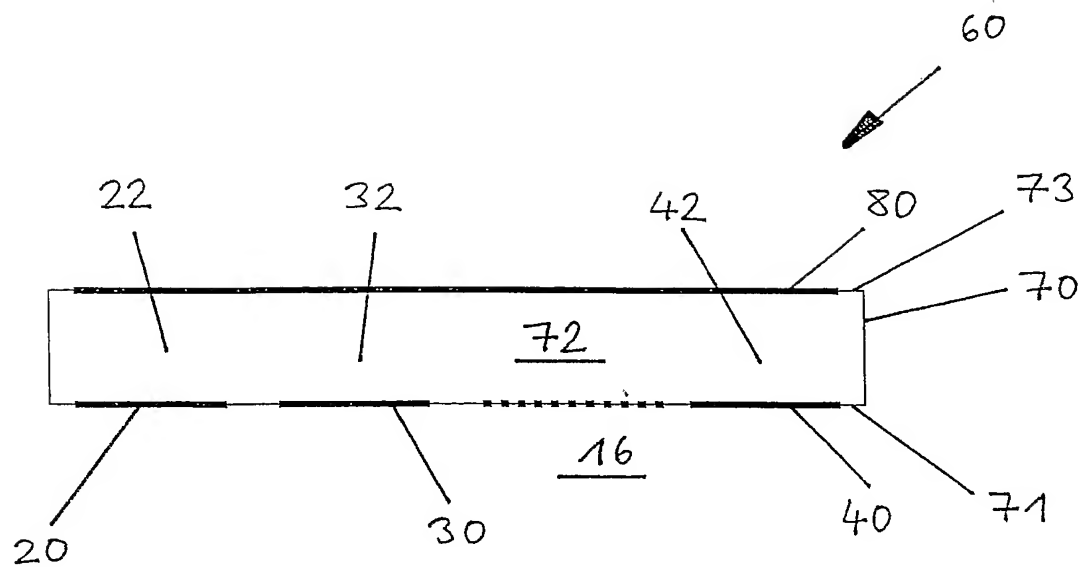


Fig. 6

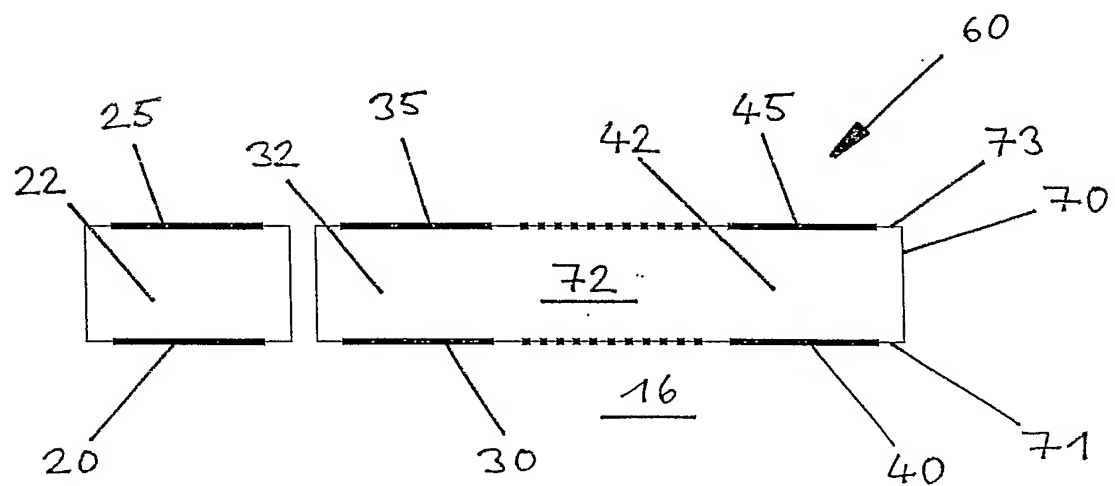


Fig. 7

5/5

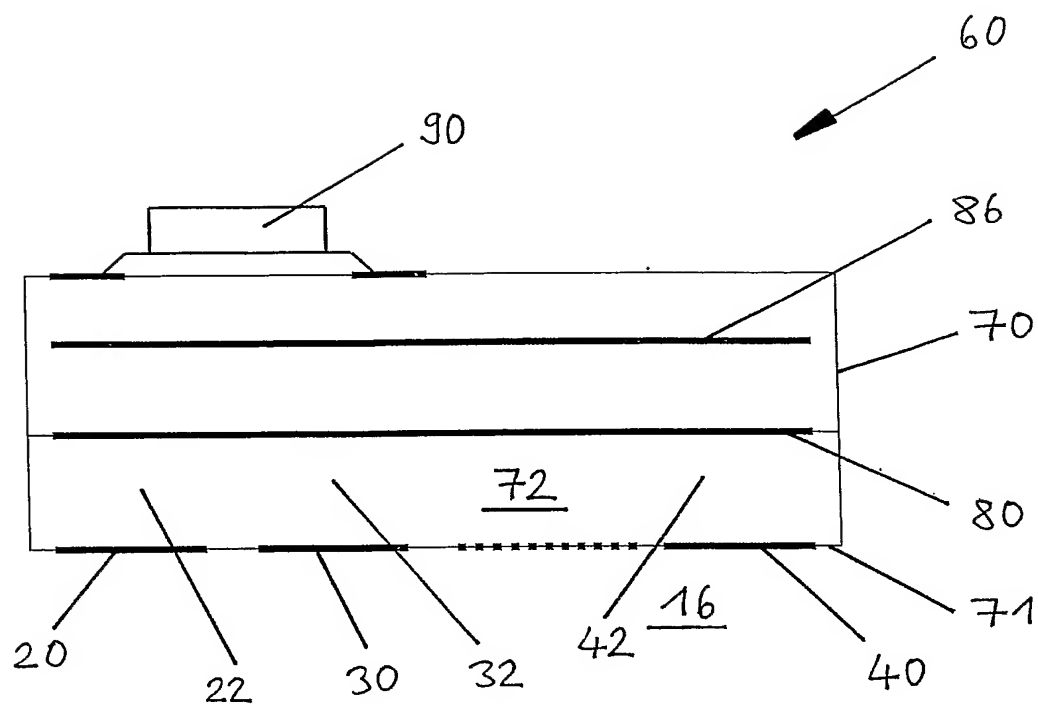


Fig. 8

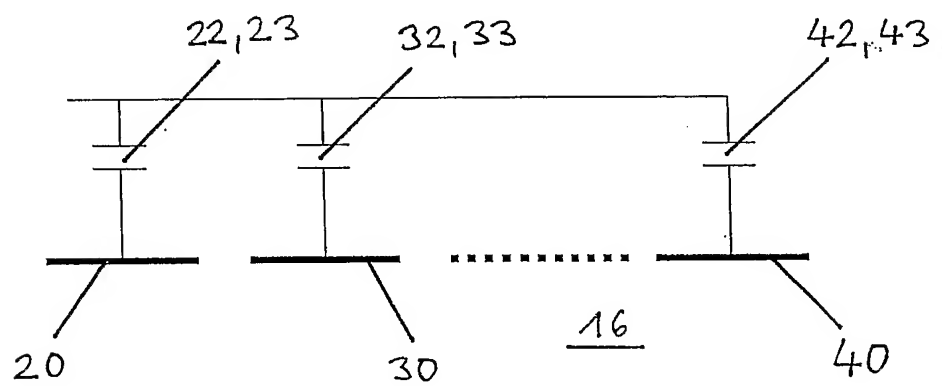


Fig. 9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2005/003389

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01D5/241

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G01D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 4 523 195 A (TANAKA ET AL) 11 June 1985 (1985-06-11)	1-3, 5, 6, 9, 11, 17-20
Y	column 1, line 13 - column 7, line 7	4, 7, 8, 10, 12-16, 21, 22
Y	----- DE 197 29 347 A1 (GLEIXNER, FRANZ, 85244 ROEHRMOOS, DE) 14 January 1999 (1999-01-14) page 2, line 3 - page 5, line 62 ----- -/-	4, 7, 8, 10, 12-16, 21, 22



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the International filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 September 2005

Date of mailing of the international search report

16/09/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kurze, V

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2005/003389

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 28 30 432 A1 (MACHATE, JUERGEN, ING; MACHATE, JUERGEN, ING., 8019 EBERSBERG, DE) 14 February 1980 (1980-02-14) page 2 – page 6 -----	4,7,8, 10, 12-16, 21,22
A	DE 41 00 556 A1 (DIEHL GMBH & CO, 8500 NUERNBERG, DE) 16 July 1992 (1992-07-16) column 1, line 45 – column 6, line 27 -----	1,12,17
A	DE 37 40 544 A1 (NEUTRON MIKROELEKTRONIK GMBH; NEUTRON MIKROELEKTRONIK GMBH, 6050 OFFEN) 8 June 1989 (1989-06-08) column 3, line 2 – column 8, line 33 -----	1,12,17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/003389

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4523195	A	11-06-1985	JP 57148262 A	13-09-1982
DE 19729347	A1	14-01-1999	NONE	
DE 2830432	A1	14-02-1980	NONE	
DE 4100556	A1	16-07-1992	NONE	
DE 3740544	A1	08-06-1989	NONE	

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G01D5/241

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 G01D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 4 523 195 A (TANAKA ET AL) 11. Juni 1985 (1985-06-11)	1-3, 5, 6, 9, 11, 17-20
Y	Spalte 1, Zeile 13 - Spalte 7, Zeile 7	4, 7, 8, 10, 12-16, 21, 22
Y	----- DE 197 29 347 A1 (GLEIXNER, FRANZ, 85244 ROEHRMOOS, DE) 14. Januar 1999 (1999-01-14) Seite 2, Zeile 3 - Seite 5, Zeile 62 ----- -/--	4, 7, 8, 10, 12-16, 21, 22



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. September 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

16/09/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Kurze, V

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 28 30 432 A1 (MACHATE, JUERGEN, ING; MACHATE, JUERGEN, ING., 8019 EBERSBERG, DE) 14. Februar 1980 (1980-02-14) Seite 2 - Seite 6 -----	4,7,8, 10, 12-16, 21,22
A	DE 41 00 556 A1 (DIEHL GMBH & CO, 8500 NUERNBERG, DE) 16. Juli 1992 (1992-07-16) Spalte 1, Zeile 45 - Spalte 6, Zeile 27 -----	1,12,17
A	DE 37 40 544 A1 (NEUTRON MIKROELEKTRONIK GMBH; NEUTRON MIKROELEKTRONIK GMBH, 6050 OFFEN) 8. Juni 1989 (1989-06-08) Spalte 3, Zeile 2 - Spalte 8, Zeile 33 -----	1,12,17

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/003389

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 4523195	A	11-06-1985	JP	57148262 A	13-09-1982
DE 19729347	A1	14-01-1999	KEINE		
DE 2830432	A1	14-02-1980	KEINE		
DE 4100556	A1	16-07-1992	KEINE		
DE 3740544	A1	08-06-1989	KEINE		